















Микаелян Геворк Татевосович

Расписание занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК

10:15 — 15:15	<ul style="list-style-type: none"> ■ АУД Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (06.09.2021 — 01.11.2021)  М20-304  ФИАН ■ АУД Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (08.11.2021 — 13.12.2021)  М20-304  ДОТ ■ АУД Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (20.12.2021)  М20-304  ФИАН
---------------	--

ЧЕТВЕРГ

12:45 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Полупроводниковые лазеры (02.09.2021 — 23.09.2021)  М20-304, М20-383  ФИАН ■ ПР Полупроводниковые лазеры (30.09.2021 — 21.10.2021)  М20-304, М20-383  ФИАН ■ ПР Полупроводниковые лазеры (28.10.2021)  М20-304, М20-383  ДОТ ■ ПР Полупроводниковые лазеры (11.11.2021 — 16.12.2021)  М20-304, М20-383  ДОТ
---------------	--